



Chemical vapour deposition [: an integrated engineering design for advanced materials /

Xu, Yongdong

Springer-Verlag London,
2010

Monografía

<https://rebiunoda.pro.baratznet.cloud:38443/OpacDiscovery/public/catalog/detail/b2FpOmNlbGVicmF0aW9uOmVzLmJhcmF0ei5yZW4vMjM1MTE1Mw>

Título: Chemical vapour deposition [Recurso electrónico] : an integrated engineering design for advanced materials
by Yongdong Xu, Xiu-Tian Yan

Editorial: London Springer-Verlag London 2010

Descripción física: p

Mención de serie: Engineering materials and processes 1619-0181

ISBN: 9781848828940

Materia: Deposición química de vapores Revestimiento de superficies

Autores: Yan, Xiu-Tian

Entidades: SpringerLink (Online service)

Punto acceso adicional serie-Título: Engineering materials and processes 1619-0181

Baratz Innovación Documental

- Gran Vía, 59 28013 Madrid
- (+34) 91 456 03 60
- informa@baratz.es